МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования_ «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет
УТВЕРЖДЕНС
решением Ученого совета ННГУ
решением ученого совета ппт у
протокол № 4 от 26.04.2024 г.
Рабочая программа дисциплины
Нанофотоника
 Панофотоника
Уровень высшего образования
Магистратура
Направление подготовки / специальность
28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника
Направленность образовательной программы
Ттаправленность образовательной программы Квантовые и нейроморфные технологии
 Квантовые и неироморфные технологии
Форма обучения
очная

г. Нижний Новгород

2025 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.В.01 Нанофотоника относится к части, формируемой участниками образовательных отношений образовательной программы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые	Планируемые результат	ъ обучения по дисциплине	Наименование оценочного средства		
компетенции	(модулю), в соответ	гствии с индикатором			
(код, содержание	достижения компетенци	и			
компетенции)	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации	
ПК-1: Способен	ПК-1.1: Знаком с	ПК-1.1:	Индивидуальное		
обоснованно	теоретическими и	Знать базовую информацию в	устное	Экзамен:	
выбирать и	экспериментальными	области физики	собеседование	Контрольные	
применять	методами научных и научно-	полупроводников и		вопросы	
теоретические и экспериментальные	технических исследований в	низкоразмерных структур.			
методы научных и	области нанотехнологии,				
научно-технических	наноэлектроники и	Уметь самостоятельно			
исследований в	квантовых технологий	планировать и проводить			
области	ПК-1.2: Анализирует и	эксперименты в области			
нанотехнологии,	выбирает теоретические и	физики полупроводников и			
наноэлектроники и	экспериментальные методы	полупроводниковых			
квантовых	научных и научно-	наноструктур.			
технологий	технических исследований в				
	области нанотехнологии,	Владеть навыками анализа и			
	наноэлектроники и	оценки научной информации в			
	квантовых технологий	области физики			
	ПК-1.3: Применяет	полупроводников,			
	теоретические и	конденсированного состояния,			
	экспериментальные методы	низкоразмерных структур.			
	научных и научно-				
	технических исследований в	ПК-1.2:			
	области нанотехнологии,	Знать физические основы			
	наноэлектроники и	процессов			
	квантовых технологий	в области физики			
		полупроводников,			
		конденсированного			
		состояния, низкоразмерных			
		структур.			
		FAAF.			
		Уметь анализировать			
		результаты экспериментов в			
		области физики			
		полупроводников и			
		полупроводниковых			
		наноструктур.			
		in the state of th			

Владеть навыками
моделирования физических
процессов в
области физики
полупроводников,
конденсированного состояния,
низкоразмерных структур.
ПК-1.3:
Знать физические основы
технологии выращивания
полупроводниковых
материалов и квантово-
размерных структур на их
основе.
Уметь разрабатывать новые
модели физических процессов в
области физики
полупроводников и физики
конденсированного состояния,
исследовать
оптоэлектронные свойства
полупроводниковых квантово-
размерных
гетеронаноструктур.
Владеть навыками работы с
исследовательским и
контрольно-измерительным
оборудованием для изучения
оптических свойств
полупроводниковых квантово-
размерных
гетеронаноструктур.

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная
Общая трудоемкость, з.е.	4
Часов по учебному плану	144
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	32
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	32
- KCP	2
самостоятельная работа	42

Промежуточная аттестация	36
	Экзамен

3.2. Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование разделов и тем дисциплины		в том числе				
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них				
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабора торные работы), часы	Bcero	Самостоятельная работа обучающегося, часы	
	о ф о	о ф о	о Ф 0	о ф о	о ф о	
Введение	4	2	0	2	2	
Оптические свойства квантово-размерных структур	28	6	16	22	6	
Люминесценция в квантово-размерных структурах	12	6	0	6	6	
Электрооптические свойства квантово-размерных структур	10	4	0	4	6	
Фотоэлектрические свойства квантово-размерных структур	34	6	16	22	12	
Лазеры на основе квантово-размерных структур	10	6	0	6	4	
Нанофотоника и квантовые вычисления	8	2	0	2	6	
Аттестация	36					
КСР	2			2		
Итого	144	32	32	66	42	

Содержание разделов и тем дисциплины

Введение: Основные тенденции в развитии твердотельной электроники и оптоэлектроники. Увеличение скорости и объема обработки и передачи информации по каналам оптической связи. Поиски новых материалов и новых принципов конструирования оптоэлектронных приборов. Ограниченность функциональных возможностей традиционных оптоэлектронных приборов. Наноэлектроника. Нанофотоника как наука о взаимодействии света с веществом в наноразмерных структурах. Оптоэлектронные приборы на основе твердо-тельных наноструктур. Основные преимущества по сравнению с традиционными оптоэлектронными прибора-ми. Существующие и потенциальные области применения.

Оптические свойства квантово-размерных структур: Оптические переходы в квантово-размерных структурах (КРС). Межзонные и межподзонные переходы. Межзонное оптическое поглощение в квантово-размерных структурах (КРС). Матричные элементы межзонных оптических переходов в 2-зонной и 8-зонной модели (дипольное приближение). Сила осциллятора межзонных оптических переходов. Коэффициент оптического поглощения квантовых ям (КЯ), систем квантовых нитей (КН) и квантовых точек (КТ).

Люминесценция в квантово-размерных структурах: Фотолюминесценция (ФЛ). Описание сильно взаимодействующих электронной и фотонной подсистем в рамках квантовой электродинамики. Матрица Вигнера. Кинетическое уравнение для фотонов. Приближение слабого взаимодействия. Форма

спектра ФЛ в КРС. Флуктуационно-диссипационная теорема. Влияние шероховатости границ КЯ на спектр ФЛ.

Катодолюминесценция в КРС. Спектроскопия катодолюминесценции в одиночных квантовых точках. Полупроводниковые лазеры с возбуждением электронным пучком.

Светоизлучающие структуры на основе кремния. ФЛ в наноостровках Ge/Si. Нанокластеры Si в SiO2. Нанокристаллический кремний. Фото- и электролюминесценция ионов редкоземельных элементов в кремнии. Механизмы передачи возбуждения.

Люминесцентные свойства нитридов элементов III группы и КРС на их основе. Светодиоды на основе нитридов, излучающие в голубой части видимого диапазона и в УФ диапазоне.

Электрооптические свойства квантово-размерных структур: Фотоэлектрические свойства КРС.

ФотоЭДС и фототок в p-n переходах и барьерах Шоттки, содержащих квантово-размерные слои, при межзонном фотовозбуждении. Эмиссия фотовозбужденных носителей заряда из квантово-размерных слоев. ФотоЭДС на поверхностном барьере и в контакте полупроводник/электролит.

Лазеры на основе квантово-размерных структур: Полупроводниковые лазеры на основе КРС.

Температурная зависимость порогового тока. Инжекционные лазеры на основе массивов квантовых точек. Зависимость порогового тока и к.п.д. лазера от одно-родности массивов KT.

Вертикально-излучающие лазеры на основе квантово-размерных структур. Квантовые каскадные лазеры. Двухчастотные лазеры. Генерация излучения на разностной частоте.

Нанофотоника и квантовые вычисления: Квантовые вычисления на основе твердотельных наноструктур. Кубиты на основе спинов электронов, локализованных в КТ. Приготовление спин-поляризованных состояний при помощи поляризованного фотовозбуждения.

Кубиты на основе оптических фотонов. Генерация и детектирование одиночных фотонов при помощи нанофотоэлектронных устройств.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя подготовку к контрольным вопросам и заданиям для текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведенным в п. 5.

- 1. Исследование квантово-размерных гетероструктур In(Ga)As/GaAs методами фотоэлектрической спектроскопии и просвечивающей электронной микроскопии : учебнометодическое пособие / Е. Д. Павлова, Н. С. Волкова, А. П. Горшков, М. О. Марычев ; ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород : Изд-во ННГУ, 2012. 42 с. Текст : электронный. http://e-lib.unn.ru/MegaPro/Download/MObject/1527
- 2. Влияние температуры и электрического поля на фоточувствительность структур с квантовыми точками InAs/GaAs: практикум / Н. С. Волкова, А. П. Горшков; ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2022. 22 с. Текст: электронный. http://e-lib.unn.ru/MegaPro/Download/MObject/1985
- 3. Волкова Н.С. Объемная и барьерная фотопроводимость: Практикум. Нижний Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2022. 23 с. Текст: электронный.

http://e-lib.unn.ru/MegaPro/Download/MObject/1527

- 5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
- 5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:
- 5.1.1 Типовые задания (оценочное средство Индивидуальное устное собеседование) для оценки сформированности компетенции ПК-1:
 - 1. Что такое самоорганизованные квантовые точки (КТ)? Почему происходит самоорганизация? Энергетический спектр и плотность состояний в КТ.
 - 2. Получение гетеронаноструктур с КТ.
 - 3. Свойства приповерхностной области GaAs и n-s- перехода.
 - 4. Механизм возникновения объемной и барьерной фотопроводимости в области межзонного поглощения матрицы и квантово-размерного слоя.
 - 5. Как в экспериментально определить природу наблюдаемой фотопроводимости?

Критерии оценивания (оценочное средство - Индивидуальное устное собеседование)

Оценка	Критерии оценивания
зачтено	Обучающийся успешно показал базовые знания теоретических основ курса
не зачтено	Обучающийся не продемонстрировал никаких знаний теоретических основ курса

5.2. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровен ь сформи рованн ости компет	плохо	неудовлетвор ительно	удовлетво рительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
енций (индик атора достиж ения компет енций)	не зачтено				зачтено		
Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимальн о допустимы й уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответству ющем программе подготовки . Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответству ющем программе подготовки . Допущено несколько несуществе нных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответств ующем программе подготовк и. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающе м программу подготовки.

Умения	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрир ованы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонс трированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несуществ енными недочетам и, выполнен ы все задания в полном объеме	Продемонстр ированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрир ованы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальн ый набор навыков для решения стандартны х задач с некоторым и недочетами	Продемонс трированы базовые навыки при решении стандартны х задач с некоторым и недочетами	Продемонс трированы базовые навыки при решении стандартны х задач без ошибок и недочетов	Продемонс трированы навыки при решении нестандарт ных задач без ошибок и недочетов	Продемонстр ирован творческий подход к решению нестандартны х задач

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки		
все компетенции (части компетенций), на формирование которых и дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемоно знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уро предусмотренного программой отлично все компетенции (части компетенций), на формирование которых и дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».				
зачтено	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»		
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».		
	удовлетворитель но	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»		
не зачтено	неудовлетворите льно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».		
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»		

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации с указанием критериев их оценивания:

5.3.1 Типовые задания (оценочное средство - Контрольные вопросы) для оценки сформированности компетенции $\Pi K\text{-}1$

- 1. Физико-химические условия получения качественных классических и квантово-размерных полупроводниковых гетеропереходов (ГП) и гетероструктур. ГП. Влияние несоответствия кристаллических решеток на свойства гетероструктур.
- 2. Построение энергетических диаграмм ГП по модели Шокли-Андерсена.
- 3. Построение энергетических диаграмм ГП по Кремеру.
- 4. Типы гетеропереходов.
- 5. Специфические физические свойства ГП: односторонняя инжекция, электронное и оптическое ограничение, эффект широкозонного окна и др.
- 6. Краткая характеристика кристаллической и электронной структуры ГП на основе элементов A4 (Si и SiGe).

Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольные вопросы)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Превосходная подготовка. Обучающийся отвечает полностью на вопросы билета и дополнительные вопросы (задания), выходящие за рамки изученного объема курса и изученных алгоритмов и подходов, проявляя инициативу, творческое мышление и знание современных научных работ по теме предмета.
отлично	Отличная подготовка. Обучающийся отвечает полностью на вопросы билета и дополнительные вопросы (задания), выходящие за рамки изученного объема курса и изученных алгоритмов и подходов, проявляя инициативу и творческое мышление.
очень хорошо	Очень хорошая подготовка. Обучающийся показывает очень хороший уровень знания вопросов билета и отвечает на некоторые дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета).
хорошо	Хорошая подготовка. Обучающийся показывает хороший уровень знания вопросов билета и отвечает на некоторые дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета).
удовлетворительно	Удовлетворительная подготовка. Обучающийся показывает удовлетворительное знание вопросов билета и знание базовых понятий, но не отвечает на дополнительные вопросы преподавателя (в рамках билета).
неудовлетворительно	Обучающийся показывает неудовлетворительное знание основ курса и базовых понятий. Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытания.
плохо	Уровень знаний ниже порогового или полное отсутствие знаний. Для принятия окончательного решения необходимо назначить комиссию по

Оценка	Критерии оценивания
	переэкзаменовке.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

- 1. Щука А. А. Наноэлектроника : учебник / А. А. Щука ; под общей редакцией А. С. Сигова. Москва : Юрайт, 2023. 297 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-9916-8280-0. Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry? Action=FindDocs&ids=847604&idb=0.
- 2. Дифракционная нанофотоника / Гаврилов А.В., Головашкин Д.Л., Досколович Л.Л., Дьяченко П.Н., Ковалев А.А., Котляр В.В., Налимов А.Г., Нестеренко Д.В., Павельев В.С., Скиданов Р.В., Сойфер В.А., Хонина С.Н., Шуюпова Я.О. Москва : Физматлит, 2011., https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=647252&idb=0.
- 3. Дифракционная оптика и нанофотоника / Безус Е.А., Быков Д.А., Досколович Л.Л., Ковалев А.А., Котляр В.В., Налимов А.Г., Порфирьев А.П., Скиданов Р.В., Сойфер В.А., Стафеев С.С., Хонина С.Н. Москва : Физматлит, 2014., https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry? Action=FindDocs&ids=647206&idb=0.

Дополнительная литература:

- 1. Смирнов В.И. Наноэлектроника, нанофотоника и микросистемная техника: учебное пособие / Смирнов В.И. Москва: Инфра-Инженерия, 2023. 268 с. ISBN 978-5-9729-1244-5., https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=913298&idb=0.
- 2. Дорохин Михаил Владимирович. Гальваномагнитные и оптические методы исследования полупроводниковых наноструктур: учебно-методическое пособие / М. В. Дорохин, А. В. Кудрин; ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2012. 80 с. Текст: электронный., https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=851261&idb=0.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины):

- 1) Интернет-ресурс справочной и математической литературы со свободным доступом www.eqworld.ipmnet.ru;
- 2) интернет-ресурсы Фундаментальной библиотеки ННГУ http://www.lib.unn.ru/.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, специализированным оборудованием: лабораторным оборудованием ННГУ.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки/специальности 28.04.01 - Нанотехнологии и микросистемная техника.

Автор(ы): Горшков Алексей Павлович, кандидат физико-математических наук, доцент. Рецензент(ы): Конаков Антон Алексеевич, кандидат физико-математических наук. Заведующий кафедрой: Павлов Дмитрий Алексеевич, доктор физико-математических наук. Программа одобрена на заседании методической комиссии от 15.04.2024, протокол № б/н.